

平成 22 年 2 月 23 日

## 平成21年度特定の課題に関する調査（図画工作・美術）の実施について

国立教育政策研究所教育課程研究センターでは、児童生徒の学力の総合的な状況を把握するため、従来から実施してきた「教育課程実施状況調査」や「指定校における調査研究」による調査の枠組では把握が難しい内容について、「特定の課題に関する調査」を、平成16年度から実施しています。

平成21年度特定の課題に関する調査では、小学校図画工作及び中学校美術についての調査（実技調査を含む）を実施しています。ついては、調査最終日の実施校における取材（カメラ撮り、写真撮影）についてお知らせします。

### 1. 調査対象教科，学年及び調査方法

#### （1）調査対象教科，学年

図画工作 小学校第6学年

美術 中学校第3学年

#### （2）調査方法

- ① 表現，鑑賞に関するペーパーテスト調査（一部，実技調査を含む。）
- ② 質問紙調査

### 2. 調査対象校の抽出，調査実施規模

全国の国公私立の小・中学校から調査対象学校・学級を無作為に抽出。

小学校第6学年 約3,000人 119校

中学校第3学年 約3,000人 104校

（次ページに続く）

（お問い合わせ）

国立教育政策研究所教育課程研究センター

研究開発部長 梅澤 敦 (03-6733-6820)

研究開発部研究開発課長 稲葉 敦 (03-6733-6821)

〔広報担当〕総務部庶務課課長補佐

高井 修 (03-6733-6911)

### 3. 調査実施日（取材対象校）

平成22年2月26日（金）

※ 学校行事等の事情により、大半の学校は26日以前に実施。

### 4. 取材対象校・日時及び取材要領

取材対象校 神奈川県横浜市立上星川小学校

神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2丁目51番地1号

取材日時 平成22年2月26日（金）第5校時（13:30～）

#### 取材要領

- 取材を希望する場合は、2月25日（木）15時までに、教育課程研究センター研究開発課企画係（03-6733-6823, 6822）に事前に登録をお願いします。その際に、取材対象学校等についての資料をお渡ししますので、教育課程研究センターまでお越してください。
- 取材時間は、調査開始から15分程度とします。実技を含む調査の様子について、カメラ撮り、写真撮影が可能です。
- 取材対象校を含め調査実施校の名称等は非公開の扱いとしており、その了解の下に調査への協力を得ています。したがって、記事にする際には、「神奈川県横浜市内の小学校」のように記してください。

### 5. その他

すべての調査対象校における調査が終了した後（2月26日（金）16時目途）に、「調査問題の概要」を改めて配布します。